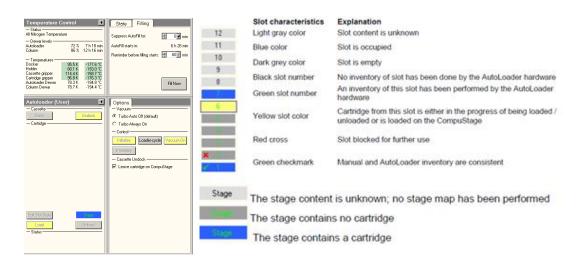
Krios#3 使用说明书-EPU

- 1 上下样及切换样品
 - 1.1 上样
 - 1.2 切换样品
- 2 EPU 页面介绍及样品快速检查
 - 2.1 EPU 界面
 - 2.2 检查样品
- 3 Acquisition and Optics 参数设置
- 4 拍 Atlas 地图
- 5 收数据前的其他准备工作
 - 5.1 光路的调试
 - 5.2 Image shift 的校准
 - 5.3 检查背底/扣背底
 - 5.4 能量过滤器的调节
- 6 自动数据收集设置(EPU)
 - 6.1 Session Creation
 - 6.2 Session Setup
 - 6.3 The Square Selection
 - 6.4 Hole Selection
 - 6.5 Template Definition
 - 6.6 Template Execution
 - 6.7 Automated Acquisition
- 7 Multigrid Option

1 上下样及切换样品

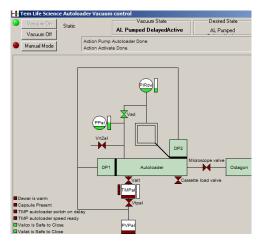
1.1 上样



上样(Dock)完成后要等 Autoloader 降温, Autoloader 温度显示全部变为绿色(最好在 Docker 温度降到 - 170 以下),再点击 inventory 按钮, autoloader 会先自检 cassette 上每个位置的样品情况。

1.2 切换样品

关闭镜筒阀, 打开 autoloader 中选择 Turbo Always on, 打开 TMP 的状态显示图 (Tem Life Science Autoloader Vacuum control), 等待 TMPal 泵变为绿色; TMPal 泵变为绿色以后, 点击 Unload 按钮可以将上一个样品换下来(刚点击时按钮为橙色,且 status 对话框底端会有文字显示切换工作状态,结束后文字消失,按钮变为黄色,代表下样完成);



TMP 泵状态示意图

上一个样品 unload 结束以后可以选择想要观看的样品的序列号,选中数字出现方框,点击 load 按钮 (同理, 由橙变黄代表上样完成); 上样完成后, 可关闭 turbo 开始检查样品(选择 Turbo Auto off-default);

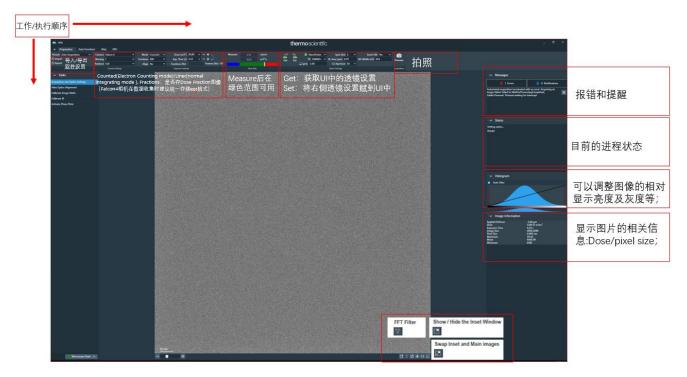
2 EPU 页面介绍及样品快速检查

2.1 EPU 界面

打开 EPU 软件 (打开 EPU 软件前确保 UI 中的 low dose 是灰色关闭状态,如果用过滤器后面的 Falcon4成像,则注意 UI 中的 EFTEM 为打开的黄色状态);

检查 EPU 里面 Microscope State 是不是绿色的,若不是绿色,点开看下具体的提醒,部分提醒可以直接点击 recover;

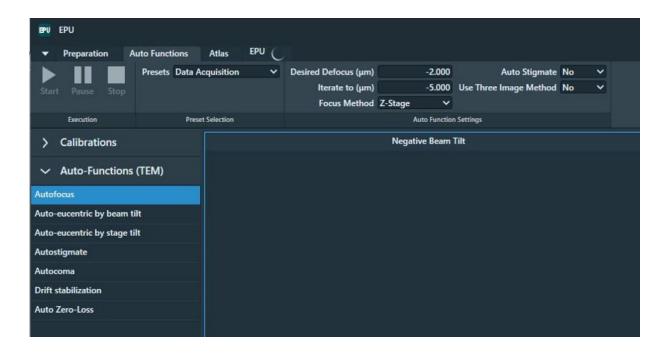




2.2 快速检查样品情况

a) 调节 eucentric height:

将 stage 移动到感兴趣的 square, The Auto Functions Tab > Auto Functions > Auto Functions (TEM): 分别做 Auto-eucentric by beam tilt (Hole Eucentric 倍数) 和 Autofocus (autofocus 倍数, 膜上做), Desired Defocus 可以输入收数据常用的值即可;



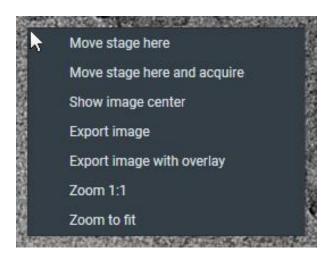
b) 拍摄图像:

Preparation>Acquisition and Optics>hole eucentric>preview,右击选择一个要拍照的孔,点击 move stage here and acquire,Acquisition and Optics>Data Acquisiton>preview,查看该位置图片质量;

c) 数据保存, 右击图像即可选择 Export。

Export image 保存图像的原始分辨率;

Export image with overlay 可保存带有标尺或者标志的信息,只能保持展示的分辨率,会比原始图片的信息要少。



3 Acquisition and Optics 参数

主要包含 3 个信息: Camera Settings、Optics Settings.、Advanced camera and/or exposure settings;

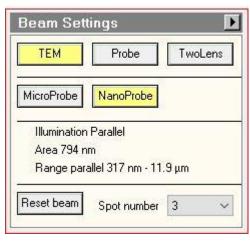
EPU>Preparation > Acquisition and Optics 参数设置:

Presets	功能及设置要求	建议设置
Atlas	低倍下拍地图拼图用,拍出来的图片	Microprobe
	要能看出来冰层厚度, 尽量选 LM 的较	low LM(LM155X-LM200X)
	低倍数 (图像的四周不能被阻挡);	Illuminated Area: ±800 μm (Parallel beam)
		Binning: 1
		Readout: Full
		Linear mode
		C2: 150 µm
		Defocus= -500um~-1000um
GridSquare	拍单个的 square, 该设置下应该看到	Microprobe
	一个清晰且完整的 square;	Binning: 1
		Readout: Full
		Linear mode
		C2 尽量与 data acquisition 一致
		Defocus= -50um~-500um
Hole/EucentricHeight	在自动收集过程中用来做 Auto-	Nanoprobe
	eucentric Height, 以及获得低剂量的	low SA mag
	图像定位等功能。对于 Quantifoil 的样	Defocus: -10~-50um.
	品的话需要至少看到包含一个完整的	剂量在 0.1 [e- / Å2sec]以下
	孔, 且该视野需要包含碳膜可以用来	Binning: 1
	做 Auto-eucentric, 衬度要能够清晰分	Readout: Full
	辨孔的边缘,	C2 光阑保持与 data acquisition 一致
Data Acquisition	数据收集	Nanoprobe
		Parallel beam

		<u></u>
		Magnification 根据需要的 pixel size 设置
		Illuminated Area 尽量小但要保证能覆盖相机成像面积且
		四周没有条纹
		Spot Size 匹配成像面积达到合适的剂量,
		Defocus: -2um(只是前期在这个设置进行 preview 有效,
		真正收数据的 defocus 在 EPU 的收集里面设置)
		Binning: 1
		Readout: Full
		C2 光阑尽量选比较小的尺寸(有条件的话 50um/70um);
		Measure dose要在绿色范围(Falcon4相机为4-
		10e/px/s), measure后可以直接点/选需要的Dose(e/A²)
Autofocus	自动收集过程中 autofocus 功能的实	透镜的设置与 Data Acquisition 保持一致;
	现;	Binning: 2
		Readout: Half
Drift Measurement	自动收集过程中执行 drift 参数测量;	透镜的设置与 Data Acquisition 保持一致;
		Binning: 1
		Readout: Half
Thon Ring	该参数用来单独执行 Autocoma 和	透镜的设置与 Data Acquisition 保持一致;
	Autostigmate 功能,参数设置要使得	Defocus: -1 mm and -3 mm
	图像的 FFT 清晰可见; 自动收集过程	Binning: 2
	中用不到相关参数;	Readout: Full
Zero Loss (only for	电镜在 EFTEM 模式下运行时自动找零	保持与 Data Acquisition 保持一致;
EFTEM mode)	峰;	

注意要点:

- 》 除 Atlas 以外, 其他几个预设的参数设置请保持用与 Data Acquisition 一样的 spot size 和 C2 aperture;
- ▶ 所有的预设参数保持在平行光范围(Illuminated Area),可在UI下的Beam settings下查看是否为平行 光;
- ▶ 设置Data Acquisition参数的时候注意measure时查看UI中 E-CEFG Control的Beam current值,尽量在5.0nA左右(该冷场的电子枪的电流值是一个范围,尽量在范围的中段做完dose measurement),在合适的剂量测完剂量后即可设置Data Acquisition所需要的Dose(e/A²); Measure的时候要在空的地方才准确;
- ➤ 可以通过调节不同的Spot size、C2 Aperature等结合以找到合适的光照面积及所需剂量,先确认 Data Acquisition所需的Spot size,然后再去调节其他几组倍数的透镜参数;
- ► E-CFEG在自动数据收集过程(EPU、Tomography)中~4hr自动做一次Flash,如果在前面的检查/准备过程发现Status显示Flash is advised,可关闭镜筒阀然后点击Flash,待Beam current值重新检测到后继续使用;



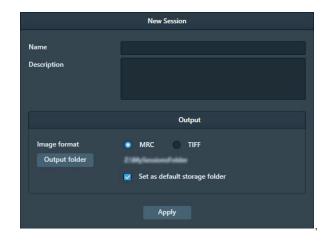


4 拍 Atlas 低倍下的地图 The Atas Tab

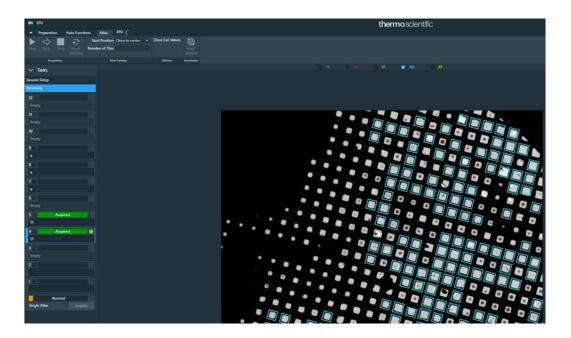
拍之前先找到 The Preparation Tab > The Acquisition and Optics Settings task > Atlas > preview, 拍一张图片确认照片四个角没有被遮挡;

新建 Atlas 地图任务:The Atlas tab > Session Setup task>New Session>输入 Name>Apply;

图片格式默认 mrc, 位置默认选择 Z 盘的 Atlas 文件夹下;



拍摄Atlases: Atlas > Screening task>勾选一个或多个要拍的slot位置>start; 拍摄过程中可双击看已拍摄的位置地图情况;



Close to center从样品的中心位置开始拍; Close to current从stage所在的位置开始拍;

Number of tiles可自定义拍摄小地图的数量;若以上参数不定义默认拍整个网子;

5 收数据前的其他准备工作

5.1 光路的调试

- a) 移动到碳膜位置,找到EPU的The Auto Functions Tab Auto Functions > Auto Functions (TEM): 分别做Auto-eucentric by beam tilt(Hole eucentric倍数)和Autofocus(autofocus倍数),Desired Defocus输入收数据常用的值即可; 保证该位置在正确的Eucentric height
- b) 结束后把光路切换到Data acquisition的倍数,放下荧光屏,摁控制面板上的eucentric focus按钮,在荧光屏依次调节: beam tilt ppx,beam tilt ppy,beam shift, coma-alignment pptX, coma-alignment pptY;

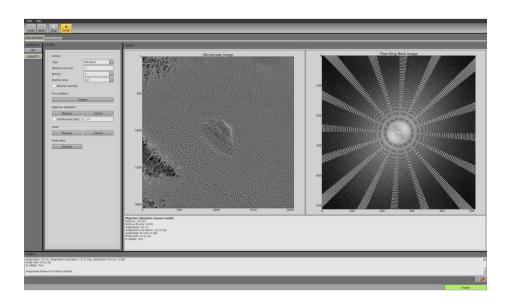


c) 抬起荧光屏, 在sherpa软件找到AutoCTF准备调节stigmator和coma;

Objective stigmation下点击measure按钮,观察白色虚线是否能正确识别FFT环,若不能需要检查下该位置是否已在eucentric的高度,剂量是否足够(若剂量原因可调节该选项下的曝光时间)等;

若能正确识别且测出来的defocus在想要的defocus附近则可以进行correct,若不在则可以手动点击控制面板上的Z高度调节到目标的defocus附近;

Stigmation校准完成后做coma的校准 (<160nm), coma校准结束后返回再检查下Stigmation(<5nm);



5.2 Image shift的校准

EPU>The Preparation Tab>Calibrate Image Shifts

准备工作:在正确的Eucentric高度上做,先在较低的倍数下(grid square或者hole eucentric)找到一个标志点,然后切换到Data acquisition倍数下,在荧光屏上将标志点放到中心位置;



Image Shift Calibration > Start Calibration,第一张左图为Data auquisition倍数下的照片,可以双击易识别标志位置,点击Re-acquire,点击Proceed依次取得每个倍数的图像,若标志位置不在十字位置则点击Re-acquire,若在则点击Proceed依次完成各倍数之间的校准;

5.3 检查背底/扣背底(空的位置)

检查背底是否可用:

移动到空的位置,EPU>The Preparation Tab>The Acquisition and Optics Settings task>Data

acquisition,收数据的倍数下,用Data acquisition参数preview拍一张照片,检查这张图片的FFT是否有杂信号;

然后将这张图片右击选择export Image另存为mrc文件,在电脑上找到thermoscientific ImageInspector软件,将mrc图片另存为bmp文件;

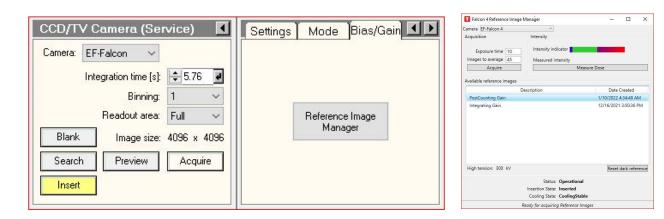
在TEM Image Analysis软件中打开bmp图片,选择correction-Auto correction,看图片是否均匀,若有杂条纹则需要重新区背底;



去背底:

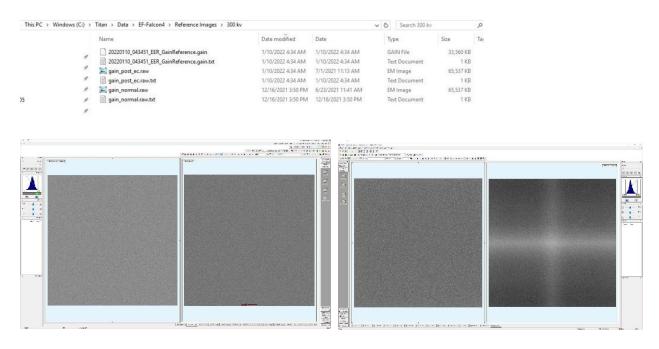
UI>Camera>Bias/Gian>Reference Image Manager> PostCounting Gain>Acquire;

若使用4-6e/px/s,可以在Reference Image Manager点measure dose后去背底,如果剂量6-10e/px/s,则直接在EPU/或者Tomography软件中点击measure dose即可,超过6在Reference Image Manager会显示dose too high! Exposure time可以选择收数据的曝光时间或者默认的10都可以;



去背底结束后再次检查背底是否良好,如果良好则可将背底拷贝到offload文件夹中当日日期下,数据开始收集以后也拷贝一份到自己收数据的文件夹;

Windows(C:)>Titan>Data>EF-Falcon4>Reference Images>300kv

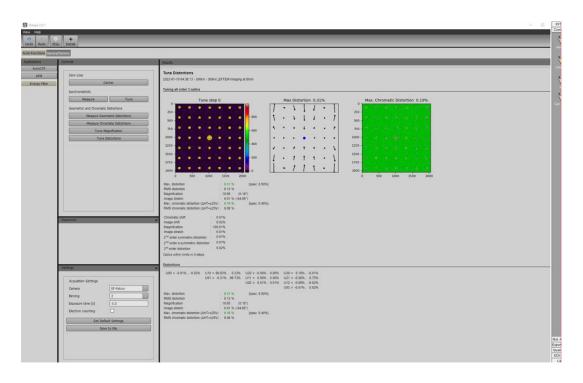


左图为正常的背底,右图情况需要重新做一次背底;

5.4 能量过滤器的调节

能量过滤器的调节在Data Acquisition的设置下,空的地方;

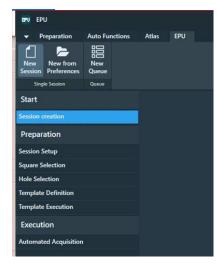
- a) 在sherpa软件找到Energy Fiter,点击Center找到零峰,若最后的数值不在0左右则再次点击;
- b) 依次点击Isochromaticity的measure和Measure Chromatic Distortions, 若测出来的结果为红色(大于spec数值),则需要点对应的Tune按钮,若测出来的结果为绿色(小于spec数值)则为通过;

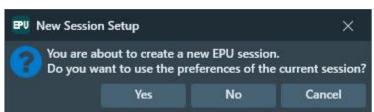


6 自动数据收集设置(EPU)The EPU Tab

6.1 Session Creation

EPU > Session Creation > New Session/New from preferences





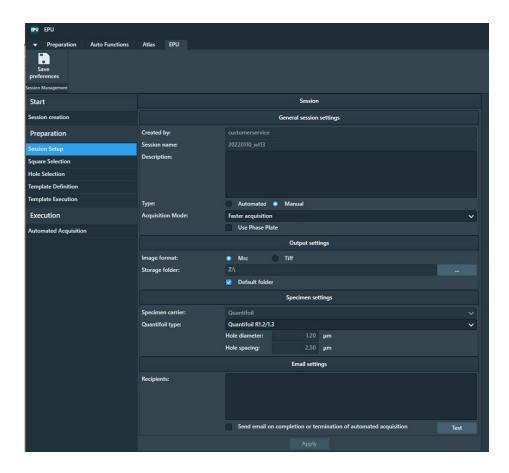
Yes: 新建一个EPU任务, 大多数设置与上一个EPU任务相同的设置;

No: 完全新建一个一个EPU任务

Cancel: 取消新建

6.2 Session Setup

EPU > Session Setup > Apply



Session name: 存储数据的文件夹名字, 建议日期_姓名_其它;

Type: Automated 通过过滤器和算法自动检测、评估和选择合适的区域; Manual: 必须手工挑选合适的区域;

Acquisition Mode: Accurate Hole Centering每一个孔都通过移动stage精确寻找; Faster Acquisition为在同一个组内的孔通过image/beam偏移寻找;

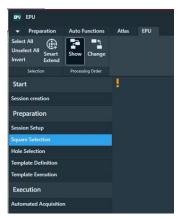
Image Format/Storage folder 默认设置mrc和Z盘(Falcon4的服务器);

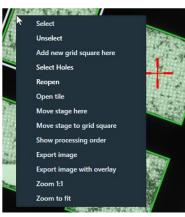
Specimen carrier: Lacey Carbon or Quantifoil

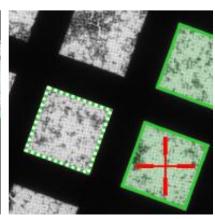
Quantifoil type:选择存在的规格,若选项没有则选择Custom然后手动输入hole diameter and spacing即可;

6.3 The Square Selection

EPU > Square Selection







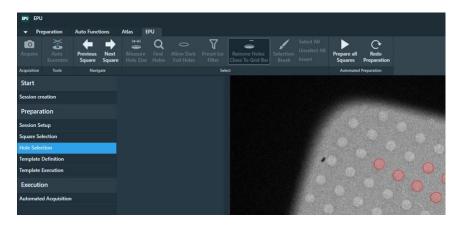
show显示选择的先后顺序, change可以改变顺序;

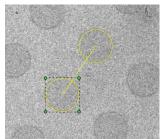
选择合适的square, 右击select/unselect;

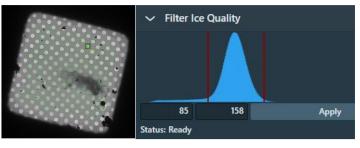
绿色虚线的为根据已选的square进行推荐;

6.4 Hole Selection

The Hole Selection task for Quantifoil specimens







选择合适的square, 右键选择Select Holes, Auto Eucentric, Measure Hole Size, Find Holes。

可以通过调节Preset Ice Filter选择不同厚度的冰层;

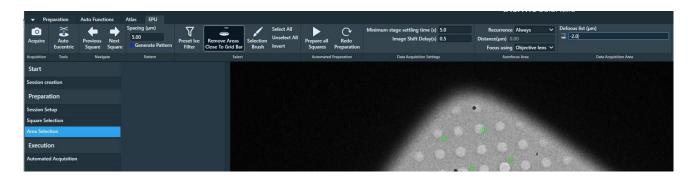
Remove Holes Close To Grid Bar 去掉靠近网格的孔;

Selection Brush 用来擦除已选定区域的橡皮擦,按shift+滚轮可调节橡皮擦的大小;

Prepare all Squares 可将所有已选的square自动做Eucentric高度的调节并获得square的照片,然后手动点Previous/Next Square即可对每一个Square进行孔的挑选/确认;

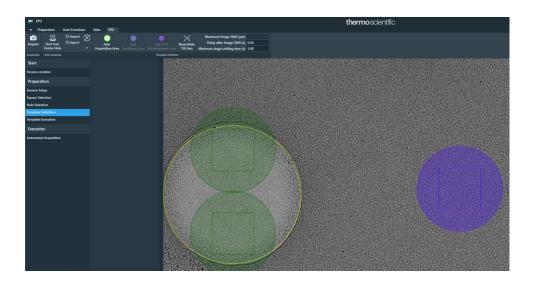
Area Selection task for Lacey Carbon specimens:

右键选择合适的square,然后点击select Areas;做Auto Eucentric,输入需要设置的间隔距离,选择Generate Pattern进行即可自动选点;其他选项的使用说明参考quantifoil样品的设置;



6.5 Template Definition

The Template Definition task for Quantifoil specimens



Acquire拍一张照片,Find And Center Hole找到孔的中心位置并居中;



Add Acquisition Areas 在图片上点击拍摄的位置,根据实际情况一个孔可拍一张或多张,Defocus List 数值需要以,隔开,一个位置若有多张Acquisition则点击Copy defocus list to all areas将目标的 defocus值赋给所有区域;

Add Autofocus Area, 在图片上点击需要做autofocus的位置, 一般选在膜上,

Recurrence:

Never: 从来不做Autofocus

Always: 每个位置都做;

After Distance: 超过设定的距离以上做;

After Centering: 孔的位置居中一次为一组,一组做一次; (若选faster模式,直接选这个)

Focus using:

Objective Lens 改变Z高度对应的焦平面;

Stage Z axis改变Z高度;

Add Drift Measurement Area,在图片上点击做drift测量的位置,一般选在非数据收集区域,可与autofocus位置重合;

Always为每次stage移动后都做,Once per GridSquare:一般情况下一个square做一次即可;

Drift Threshold默认的0.2或者0.3即可;

6.6 Template Execution 在定义的位置试拍

EPU tab > Template Execution > Preview

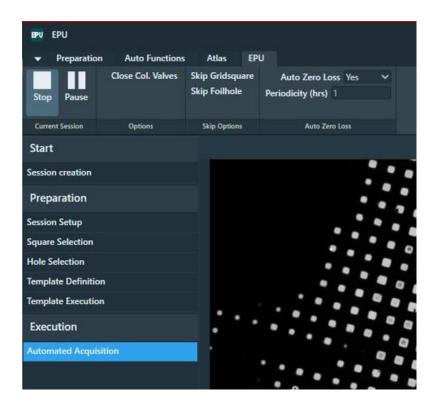
6.7 Automated Acquisition

EPU tab > The Automated Acquisition task

Close Col. Valves结束后自动关闭镜筒阀门;

Skip Gridsquare 跳过正在拍摄的square; Skip Foilhole 跳过正在拍摄的孔;

Auto Zero Loss 是否自动找零峰; Periodicity(hrs) 如果自动找零峰则设置频率;



7 The EPU Multigrid Option

Preparation > Calibrate IO > Remove IO Measurements

Atlas > Screening,每一个要用的样品都需要拍atlas, New Queue;

Queue > Max Exposures

